高周波誘導部品―非電気特性及び測定方法―第１部：電子機器及び通信機器用表面実装固定インダクタ及びフェライトビーズ	C 62025―１
表面実装技術―はんだ接合部耐久性試験方法―第１―１部：引きはがし強度試験方法	C 62137―１―１
表面実装技術―はんだ接合部耐久性試験方法―第１―２部：横押しせん断強度試験方法	C 62137―１―２
電子実装技術―第４部：エリアアレイ形表面実装部品のはんだ接合部耐久性試験方法	C 62137―４
マルチメディアのシステム及び機器―マルチメディアの電子出版及び電子書籍―電子出版のための共通フォーマット	C 62448
溶融鉛フリーはんだを用いたウエーブソルダリング装置の侵食試験方法―第１部：表面処理を施さない金属材料の侵食試験方法	C 62739―１
ディペンダビリティ　マネジメント―マネジメント及び適用の手引―オープンシステムディペンダビリティ（開放系総合信頼性）	C 62853
ゴム用カーボンブラック―付随的特性―第３部：ふるい残分の求め方	K 6218―３
ゴム用カーボンブラック―付随的特性―第４部：トルエン着色透過度の求め方	K 6218―４
ゴム用カーボンブラック―付随的特性―第５部：溶媒抽出量の求め方	K 6218―５
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第１部：微粉量の求め方	K 6219―１
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第２部：かさ密度の求め方	K 6219―２
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第３部：造粒粒子の硬さの求め方	K 6219―３
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第４部：造粒粒子の大きさの分布の求め方	K 6219―４
ゴム用配合剤―有機薬品―試験方法―第１部：全般	K 6220―１
ゴム用配合剤―硫黄―試験方法	K 6222―１
原料ゴム―乳化重合ＳＢＲの結合スチレン量の求め方（定量）―屈折率法	K 6236
未加硫ゴム―ロータレス密閉式レオメータを用いた粘度及び応力緩和の求め方	K 6297
糸ゴム	K 6327
ゴム及びプラスチックホース―第７部：静的条件下での耐オゾン性評価	K 6330―７
送水用ゴムホース（ウォーターホース）	K 6331
空気用ゴムホース（エアーホース）	K 6332
溶断用ゴムホース	K 6333
蒸気用ゴムホース（スチームホース）	K 6335
天然ゴム（ＮＲ）―試験方法	K 6352
ゴムラテックス―第１部：サンプリング	K 6387―１
ゴムラテックス―第２部：全固形分の求め方	K 6387―２
原料ゴム及びラテックスの略号	K 6397
軟質発泡材料―物理特性―第３部：反発弾性の求め方	K 6400―３
ゴム引布及びプラスチック引布試験方法―第３部：物理試験（応用）	K 6404―３
建築免震用積層ゴム支承―第１部：仕様	K 6410―１
建築免震用積層ゴム支承―第２部：試験方法	K 6410―２
リスクマネジメント―用語	Q 0073
品質マネジメントシステムコンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための指針	Q 10019
適合性評価―マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項―第１部：要求事項	Q 17021―１
プロジェクト，プログラム及びポートフォリオマネジメント―プログラムマネジメントの手引	Q 21503
情報技術―セキュリティ技術―情報セキュリティガバナンス	Q 27014
ガラス製体積計	R 3505
ソフトウェアの状態遷移の構成及びその表記方法	X 0131
ソフトウェア測定―機能規模測定―第１部：概念の定義	X 0135―１
ソフトウェア測定―機能規模測定―第２部：ソフトウェア規模測定手法のＪＩＳ　Ｘ　0135―１：1999への適合性評価	X 0135―２
ソフトウェア測定―機能規模測定―第３部：機能領域の定義及び機能規模測定手法の能力の検証	X 0135―３
ソフトウェア技術―機能規模測定―ＩＦＰＵＧ機能規模測定手法（ＩＦＰＵＧ4.1版未調整ファンクションポイント）計測マニュアル	X 0142
ソフトウェアライフサイクルプロセス	X 0160
システム及びソフトウェア技術―ライフサイクルにおける情報項目の内容（ドキュメンテーション）	X 0171
地目コード	X 0411
ユニバーサルディスクフォーマット（ＵＤＦ）1.50	X 0612
会話型テキスト探索用コマンド	X 0803
ダブリンコアメタデータ基本記述要素集合	X 0836
データベース言語ＳＱＬ　第２部：基本機能（ＳＱＬ／Foundation）	X 3005―２
データベース言語ＳＱＬ　第14部：ＸＭＬ関連仕様（ＳＱＬ／ＸＭＬ）	X 3005―14
共通言語基盤（ＣＬＩ）	X 3016
文書記述言語ＳＧＭＬ	X 4151
ＸＭＬ名前空間	X 4158
ＸＭＬリンク付け言語（XLink）1.0	X 4176
拡張可能なスタイルシート言語（ＸＳＬ）1.1	X 4179
メタデータ登録簿（ＭＤＲ）―第３部：登録簿メタモデル及び基本属性	X 4181―３
連続階調静止画像のディジタル圧縮及び符号処理―第２部　適合性試験	X 4302
画像及び音声の符号化―段階表現２値画像圧縮	X 4311
開放型システム間相互接続―オブジェクト識別子の構成	X 5007
セキュリティ技術―ｎビットブロック暗号の利用モード	X 5053
セキュリティ技術―かぎ管理―第１部：枠組み	X 5058―１
セキュリティ技術―かぎ管理―第２部：対称暗号技術を用いるかぎ確立機構	X 5058―２
セキュリティ技術―否認防止―第１部：総論	X 5059―１
セキュリティ技術―否認防止―第２部：対称暗号技術を用いる機構	X 5059―２
セキュリティ技術―否認防止―第３部：非対称暗号技術を用いる機構	X 5059―３
セキュリティ技術―情報技術セキュリティの評価基準―第１部：総則及び一般モデル	X 5070―１
システム間の通信及び情報交換―近距離通信用インタフェース及びプロトコル（ＮＦＣＩＰ―１）	X 5211
近距離通信用インタフェース及びプロトコル（ＮＦＣＩＰ―１）―ＲＦインタフェース試験方法	X 5213